

# Opt-scope

非接触 高分解能 広範囲

“非接触”かつ“短時間”でワーク形状の面全体を三次元的に評価

## Opt-scopeの進化を表現する 新たなデザイン

本体部と架台部を一体化し、  
「先進性」を表現するデザインに一新

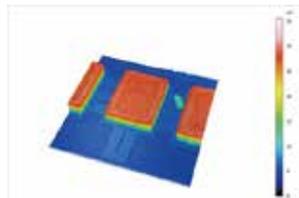
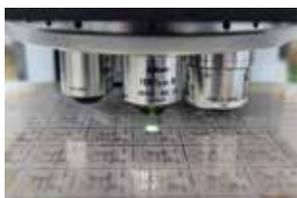
## 最大5つのレンズを搭載できる レボルバ機構を標準装備

多彩なレンズ群を組み合わせることで、  
ワークや目的に合わせて最適な測定を行なうことが可能 (Rモデル)

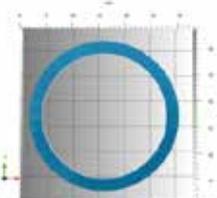


## 電動XYステージとスティッチング機能を搭載し、より大きな範囲で測定が可能に

電動ステージを利用し、“任意の場所”を、“任意の順番”で、“複数ヶ所”の測定を連続的に実行  
スティッチング機能を利用して、干渉レンズの視野に収まらない広範囲測定が可能



半導体ウェーハ測定・評価例



ベアリング測定・評価例

